### 卒業論文

# 8GeV電子ビームによる ダイヤモンド単結晶標的からの 陽電子生成の研究

### 東京都立大学理学部物理学科

#### 高エネルギー実験研究室

#### 金丸 雄亮

### **学修番号** 0240201

平成 18 年 3 月 15 日

## 概要

現代の素粒子物理学発展の為、標準模型の精密検証や標準模型を超える物理を目 指すことが必要になってくる。  $e^+e^-$ リニアコライダーやBファクトリー加速器で は陽電子ビームの強度を上げることが重要課題である。そのためには陽電子源か らの陽電子生成量を増やす必要がある。この課題を解決する方法の1つに陽電子 生成標的に単結晶を用いるものがある。電子ビームが結晶軸に平行に入射したと き、チャネリング放射やコヒーレント制動放射によって高強度の光子が多く生成 されることを利用するのである。

我々は単結晶を用いた陽電子生成の実験を 1997 年より行っている。1997 年に高 エネルギー加速器研究機構田無分室において、タングステン単結晶を標的として 1.2GeV 電子ビームを用いて実験を行い、1998 年同分室 1GeV 電子ビーム、同年高 エネルギー加速器研究機構に場所を移して 3GeV 電子ビーム、2000 年には 8GeV 電子ビームを利用した。

2002年からは標的をタングステン単結晶からシリコン (2.55mm,9.9mm,29.9mm, 48.15mm) 及びダイヤモンド (4.57mm) に変更し、2002年、2003年とこれらの軽単 結晶を用いた実験を行った。

そして2005年7月から私自身実験に加わり、加速器の高強度陽電子源としてのタン グステン単結晶標的の実用化に向けてタングステン単結晶(2.2mm,5.3mm,8.9mm, 12.0mm,14.2mm)を用いた実験を行った。2006年1月には実際に加速器に標的を 設置することを想定して銅で加工されたタングステン単結晶(11mm)を用いた実 験と、ダイヤモンド単結晶(4.57mm,7.5mm)を用いた実験を行った。今回タング ステン単結晶に関する解析は同期の春名毅氏が行い、私はダイヤモンド単結晶に 関する解析を行った。解析の結果、単結晶とタングステン多結晶を用いた組み合 わせ標的を使用した際、4.57mm厚ダイヤモンドより7.5mm厚ダイヤモンドの方 が、陽電子が多く生成されることが分かった。

2006年1月のダイヤモンド単結晶を用いた実験の結果について報告する。

# 目 次

第1章	実験	1
1.1	実験概要..................................	1
1.2	実験目的.................................	2
1.3	電子ビーム	2
1.4	陽電子生成部	3
	1.4.1 単結晶標的	3
	1.4.2 ゴニオメーター	4
	1.4.3 S ステージ	6
1.5	陽電子検出系	6
	1.5.1 スペクトロメーター	6
	1.5.2 陽電子検出器	6
1.6	測定方法...................................	6
	1.6.1 標的からの様々なデータとバックグラウンド	6
	1.6.2 組み合わせ標的	8
第2章	解析結果	10
<b>第2章</b> 2.1	解析結果 解析方法	<b>10</b> 10
<b>第2章</b> 2.1 2.2	解析結果 解析方法	<b>10</b> 10 10
<b>第2章</b> 2.1 2.2 2.3	解析結果 解析方法	<ol> <li>10</li> <li>10</li> <li>10</li> <li>13</li> </ol>
<b>第 2 章</b> 2.1 2.2 2.3	解析結果 解析方法 単結晶における陽電子収量の角度依存性 2.3.1 ロッキングカープ	<ol> <li>10</li> <li>10</li> <li>10</li> <li>13</li> <li>13</li> </ol>
<b>第2章</b> 2.1 2.2 2.3	解析結果 解析方法 単結晶における陽電子収量の角度依存性 単結晶標的の結果 2.3.1 ロッキングカーブ 2.3.2 ロッキングカーブの半値幅	<ol> <li>10</li> <li>10</li> <li>13</li> <li>13</li> <li>18</li> </ol>
<b>第2章</b> 2.1 2.2 2.3	解析結果 解析方法 単結晶における陽電子収量の角度依存性 単結晶標的の結果 2.3.1 ロッキングカーブ 2.3.2 ロッキングカーブの半値幅 2.3.3 エンハンスメント	<ol> <li>10</li> <li>10</li> <li>10</li> <li>13</li> <li>13</li> <li>18</li> <li>20</li> </ol>
<b>第2章</b> 2.1 2.2 2.3 2.4	<ul> <li>解析結果</li> <li>解析方法</li> <li>単結晶における陽電子収量の角度依存性</li> <li>単結晶標的の結果</li> <li>2.3.1 ロッキングカーブ</li> <li>2.3.2 ロッキングカーブの半値幅</li> <li>2.3.3 エンハンスメント</li> <li>組み合わせ標的の測定結果</li> </ul>	<ol> <li>10</li> <li>10</li> <li>13</li> <li>13</li> <li>18</li> <li>20</li> <li>21</li> </ol>
第2章 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	<ul> <li>解析結果</li> <li>解析方法</li> <li>単結晶における陽電子収量の角度依存性</li> <li>単結晶標的の結果</li> <li>2.3.1 ロッキングカーブ</li> <li>2.3.2 ロッキングカーブの半値幅</li> <li>2.3.3 エンハンスメント</li> <li>組み合わせ標的の測定結果</li> <li>電子・陽電子の生成量の比較</li> </ul>	<ol> <li>10</li> <li>10</li> <li>13</li> <li>13</li> <li>18</li> <li>20</li> <li>21</li> <li>23</li> </ol>
第2章 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 第3章	解析結果 解析方法 単結晶における陽電子収量の角度依存性 単結晶標的の結果 2.3.1 ロッキングカーブ 2.3.2 ロッキングカーブの半値幅 2.3.3 エンハンスメント 組み合わせ標的の測定結果 電子・陽電子の生成量の比較	<ol> <li>10</li> <li>10</li> <li>13</li> <li>13</li> <li>13</li> <li>20</li> <li>21</li> <li>23</li> <li>25</li> </ol>
第2章 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5 <b>第3章</b> 3.1	<ul> <li>解析結果</li> <li>解析方法</li> <li>単結晶における陽電子収量の角度依存性</li> <li>単結晶標的の結果</li> <li>2.3.1 ロッキングカーブ</li> <li>2.3.2 ロッキングカーブの半値幅</li> <li>2.3.3 エンハンスメント</li> <li>組み合わせ標的の測定結果</li> <li>電子・陽電子の生成量の比較</li> </ul>	<ol> <li>10</li> <li>10</li> <li>13</li> <li>13</li> <li>13</li> <li>20</li> <li>21</li> <li>23</li> <li>25</li> </ol>
第2章 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5 <b>第3章</b> 3.1 3.2	解析結果 解析方法 単結晶における陽電子収量の角度依存性 単結晶標的の結果 2.3.1 ロッキングカーブ 2.3.2 ロッキングカーブの半値幅 2.3.3 エンハンスメント 組み合わせ標的の測定結果	<ol> <li>10</li> <li>10</li> <li>13</li> <li>13</li> <li>18</li> <li>20</li> <li>21</li> <li>23</li> <li>25</li> <li>27</li> </ol>

図目次

1.1	高エネルギー加速器研究機構(KEK)と、電子陽電子線形加速器(KEK	
	Linac)	2
1.2	ダイヤモンド単結晶 4.57mm	3
1.3	ダイヤモンド単結晶 7.5mm	3
1.4	ダイヤモンドの結晶構造	4
1.5	ゴニオメーター	4
1.6	実験装置の概念図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
1.7	実験装置.................................	5
1.8	スペクトロメーター	7
1.9	陽電子検出器	$\overline{7}$
1.10	単結晶標的	8
1.11	組み合わせ標的	9
2.1	タイヤモンド 4.57mm における陽電子 収量の角度依存性	11
2.2	ダイヤモンド7.5mm において軸を探しているときの実験データ	11
2.3	図 2.2 を上から見た図	12
2.4	ダイヤモンド 7.5mm における陽電子収量の角度依存性	12
2.5	軸チャネリング (左) と面チャネリング (右)	13
2.6	4.57mm <b>ダイヤモンド陽電子運動量</b> 10MeV/c	15
2.7	4.57mm <b>ダイヤモンド陽電子運動量</b> 20MeV/c	15
2.8	4.57mm <b>ダイヤモンド陽電子運動量</b> 30MeV/c	16
2.9	7.5mm <b>ダイヤモンド陽電子運動量</b> 10 MeV/c	16
2.10	7.5mm <b>ダイヤモンド陽電子運動量</b> 20MeV/c	17
2.11	7.5mm <b>ダイヤモンド陽電子運動量</b> 30 MeV/c	17
2.12	4.57mm ダイヤモンド	19
2.13	7.5mm ダイヤモンド	19
2.14	エンハンスメント	20
2.15	多結晶標的の厚さに対する陽電子収量に比例する量	21
2.16	組み合わせ標的と、多結晶のみのときの比較・・・・・・・・・・・	22

2.17	7.5mm ダイヤモンド電子運動量 20MeV/c	23
3.1	過去のデータでフィット	26
3.2	2次元スキャンから任意の軸を選んで描いた1次元スキャン	27

# 表目次

2.1	ダイヤモンド 4.57mm を測定した際に各 PMT にかけた電圧	14
2.2	ダイヤモンド 7.5mm を測定した際に各 PMT にかけた電圧	18
2.3	結晶でのアクセプタンス............................	18
2.4	エンハンスメント	21
2.5	多結晶標的厚さに対する組み合わせ標的の ADC カウント	22
2.6	陽電子と電子の Peak と Tail の比較	23
3.1	今回の実験と過去の実験のデータの比	25
3.2	任意の軸と日軸に平行な軸における半値幅	27

# 第1章 実験

#### 1.1 実験概要

本実験は、2006年1月、茨城県つくば市にある高エネルギー加速器研究機構 (KEK)の電子・陽電子線形加速器(KEK Linac)のビームスイッチヤードに設けら れたテストビームラインにおいて、ダイヤモンドを標的として実験を行った。こ れまでの実験も合わせて使用したダイヤモンド単結晶標的を以下に示す。

- 2002年8月
  - 単結晶標的
    - \* 4.57mm
- 2002年12月
  - 単結晶標的
    - $*~4.57\mathrm{mm}$
- 2003 年 9 月 (以下、03Sep)
  - 単結晶標的
    - \* 4.57mm
- 2006 年 1 月 (以下、06 Jan)
  - 単結晶標的
    - \* 4.57mm
    - \* 7.5mm

私自身、06 Jan から実験に参加した。これまでの実験では天然の 4.57mm ダイヤ モンドのみであったが、本実験で初めて人工の 7.5mm ダイヤモンド単結晶を導入 した。



図 1.1: 高エネルギー加速器研究機構 (KEK) と、電子陽電子線形加速器 (KEK Linac)

#### 1.2 実験目的

本研究の目的は、

- 1. 4.57mm ダイヤモンドの再現性を確かめること
- 2. 7.5mm ダイヤモンドを新たに導入して、4.57mm ダイヤモンドとどの様な違 いがあるのか

ということを主とした。なお、再現性を確かめるために03Sepのデータを利用した。

#### 1.3 電子ビーム

線形加速器では加速空洞に空洞共振器を利用し、マイクロ波を発生させるクラ イストロンを用いて高周波の増幅を行い、空洞を通過する荷電粒子を加速させる。 周期の合う粒子のみが加速されるため、電子ビームは不連続のバンチになる。本 実験ではバンチ幅 9ps 中に 10<sup>9</sup> 個の電子が凝縮した極短バンチのビームを使用し た。こうして 8GeV まで加速された電子ビームはビーム窓を通して大気中に放た れ、ゴニオメーターに設置されたダイヤモンド標的に照射される。ビームの形状、 位置は標的フォルダー表面に用意した蛍光版をモニターで目視することによって 確認し、ビームの電荷量はウォールカレントモニターによって計測した。

### 1.4 陽電子生成部

#### 1.4.1 単結晶標的

実験に使用した単結晶は 4.57mm 天然ダイヤモンド (図 1.2) と 7.5mm 人工ダイ ヤモンド (図 1.3) である。4.57mm 天然ダイヤモンドはこれまでの実験と同じもの を用いた。ダイヤモンドの放射長は Xo = 123mm、代表的な結晶軸は < 110 > で ある。



図 1.2: ダイヤモンド単結晶 4.57mm



図 1.3: ダイヤモンド単結晶 7.5mm



図 1.4: ダイヤモンドの結晶構造

#### 1.4.2 ゴニオメーター

陽電子生成部は、標的とそれを搭載する可動式の台、ゴニオメーターとSステージから構成される。ゴニオメーターは図 1.6 のように 4 軸を駆動するパルスモーターによって動き、PCを使ってその動きを制御することが可能である。それぞれ X 軸 0.001mm/step、V 軸 0.035mrad/step、H 軸 0.010mrad/step で動かすことが できる。なお A 軸は 2002 年以降の実験において使用していない。



図 1.5: ゴニオメーター



図 1.6: 実験装置の概念図



図 1.7: 実験装置

1.4.3 Sステージ

S ステージはゴニオメーターの後方に設置されており、X 軸方向にスライドが可 能である。ここには 3mm ~ 18mm まで 3mm 毎に 6 種類の多結晶タングステンが 装着されている。使用目的は、

- 1. ダイヤモンド標的と多結晶タングステン標的2つを用いて陽電子を生成す る(以下、組み合わせ標的 図1.11)
- 2. 時期や条件が異なる測定結果を解析する際に、リファレンスとして使用 する

の2つがあげられる。詳しくは1.6.1組み合わせ標的を参照されたい。

#### 1.5 陽電子検出系

#### 1.5.1 スペクトロメーター

検出系は、スペクトロメーターと、二つの検出器から構成されている。陽電子 生成部の後方に、標的から発生した電磁シャワーの角度広がりを絞るためのコリ メーターと、陽電子(または電子)のみを選別し、目的とする運動量を持った荷 電粒子を取り出す電磁石があり、これら二つがスペクトロメーターとして機能を 果たす仕組みになっている。

#### 1.5.2 陽電子検出器

検出器(図1.9)は、ルーサイトと、鉛ガラスからなる。これらを荷電粒子が通 過する際のチェレンコフ光を捕らえるために、ルーサイトと鉛ガラス各々に、ゲ インの高いPMT<sup>1</sup>と、ゲインの低いPMTを設置した。なおデータ解析はルーサイ トのゲインの高いPMT(以下PMT1)のデータを使用した。

#### 1.6 測定方法

#### 1.6.1 標的からの様々なデータとバックグラウンド

データの測定方法と、それに付随するバックグラウンドとペデスタルの測定に ついて記述する。

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Photo Multiplier Tube:光電子增倍管



図 1.8: スペクトロメーター



図 1.9: 陽電子検出器

結晶軸探し

ここで取り上げる軸とは、陽電子生成量が最も多くなる結晶軸のことである。 この結晶軸探しは2次元スキャン(図2.1)を用いて行った。軸は面チャネ リングの交差するところにあるので、さまざまな面チャネリングから軸を予 想してスキャンを行った。

- ロッキングカーブ
   単結晶標的のみ(図1.10)を用い、ゴニオメーターのHまたはV軸周りに
   回転させてデータを取得した。回転角度は、2次元スキャンによりふさわしいところを判断して決定した。
- バックグラウンドとペデスタル バックグラウンドは X 軸によるスキャンのデータの中で、結晶に当たって いない角度での ADC カウントの値を平均したものとした。ここで得られた バックグラウンドはペデスタルを含んだデータとなる。



図 1.10: 単結晶標的

#### 1.6.2 組み合わせ標的

ダイヤモンド単結晶とタングステン多結晶の組み合わせによって陽電子を生成 する方法について述べる。本実験では図1.11のようにダイヤモンドの後方にタン グステン多結晶を設置して2つの標的を用いて陽電子生成を行った。この実験方 法の利点は



図 1.11: 組み合わせ標的

- 1. 単結晶標的のみのときより多くの陽電子を生成できる
- 2. 多結晶標的のみにビームを照射することによって時期や条件が異なる測定結 果を解析する際にリファレンスとして利用することが可能

ということが挙げられる。

実験方法としては、まずゴニオメーターを単結晶標的の軸に合わせた状態でSス テージを動かしながら測定を行った。そして次にゴニオメーターのX軸を動かし て、単結晶を外した状態で多結晶標的のみにビームを照射して測定を行った。そ して、組み合わせ標的の場合、多結晶タングステンのみのときに比べ陽電子生成 量にどのような変化が出るのかを解析した。実験結果については第2章を参照。 また、今回の解析にはリファレンスとしての利用は行わなかった。

## 第2章 解析結果

2006年1月、8Gev電子ビームを用いてダイヤモンド単結晶からの電子・陽電子生 成実験を行った。解析は陽電子生成について行い、4.57mm厚ダイヤモンドにおい てはその結果を03Sepの結果と比べた。

本章では解析方法に加え、解析結果として、ダイヤモンド単結晶のエンハンスメント、半値幅(FWHM)、また組み合わせ標的の陽電子生成率について記述する。

#### 2.1 解析方法

陽電子検出器からの信号と入射電子ビームのバンチ幅ごとの電流値は、ADCに よりデジタル化され、ADCカウントとしてPCのハードディスクに記録される。 各カウント数は20イベント分の測定値を平均したものであり、誤差は統計誤差を 示している。このADCカウントを陽電子生成量に比例する量として、様々な解析 を行った。

これらのデータはまず X スキャンによって得られたバックグラウンド<sup>1</sup>をデータか らひくことから始めた。それぞれの測定条件(陽電子の運動量、PMT にかける電 圧)にあった X スキャンのデータを選び、X スキャンの結晶に当たっていない部 分の ADC カウントをバックグラウンドとした。また、測定条件に合う X スキャン が無い場合は、S スキャンの多結晶ダイヤモンドの 0mm の部分の ADC カウント を用いたものもある。また、ビームの時間的変動による系統誤差などは考慮して いない。

#### 2.2 単結晶における陽電子収量の角度依存性

実験は1.6.1の結晶軸探しに記述したように2次元スキャンを用いた。

図 2.2 及び図 2.3 は、ダイヤモンドの結晶軸を探しているときの実験データを表示したものである。この図から面チャネリングが2つ測定されているのが分かる。 このようなデータが結晶軸をみつけるときの決め手になる。図 2.3 の H 軸 -18 ~

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>ここでいうバックグラウンドはペデスタルも含む



図 2.1: ダイヤモンド 4.57mm における陽電子収量の角度依存性



図 2.2: ダイヤモンド 7.5mm において軸を探しているときの実験データ



図 2.3: 図 2.2 を上から見た図



図 2.4: ダイヤモンド 7.5mm における陽電子収量の角度依存性



図 2.5: 軸チャネリング (左) と面チャネリング (右)

-12mradにおいて、V軸-12~-16mrad(1)及び-20~-25mrad(2)あたりにそれぞれ面チャネリングが確認できる。そしてそれぞれ(1)は右斜め45度方向に、(2)は右斜め20度方向に面チャネリングが伸びているのが分かる。軸チャネリングは面チャネリングが交差したところにあるので、この2つの面チャネリングの 直線を伸ばしたその交点から結晶軸はV軸が-25mradあたり、H軸が-30mradあたりにあることが推測できる。

面チャネリングでも十分大きなピークが得られるので、図 2.4 のような 2 次元ス キャンを行わないと、面チャネリングを軸チャネリングと見誤ってしまう可能性 がある。

#### 2.3 単結晶標的の結果

#### 2.3.1 ロッキングカーブ

チャネリング現象やコヒーレント制動放射は、入射電子ビームと結晶軸とのな す角度に依存する現象であるため、2次元スキャンで見つけた結晶軸を中心にH軸 (またはV軸)の周りに回転させることで陽電子収量の変化を測定できる。この陽 電子収量に対する結晶角度を調べた際に観測された曲線をロッキングカーブと呼 んでいる。ロッキングカーブは結晶の性質がいいものほど、曲線のピークは高く、 半値幅<sup>2</sup>は狭くなる。

今回、2種類のダイヤモンドに関して、10、20、30MeVの各運動量について、ロッキングカーブの測定を行った。それらの図 2.6~2.11を以下に載せる。加えて、測

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>ロッキングカーブの半分の高さにおける、山の幅

PMT <b>番号</b>	電圧(V)
1	666
2	900
3	510
4	633

表 2.1: ダイヤモンド 4.57mm を測定した際に各 PMT にかけた電圧

定を行ったときに各 PMT にかけた高電圧を表 2.1 と表 2.2 に示す<sup>3</sup>。このロッキン グカーブを測定することが我々の実験の中心をなすといっても過言ではない。測 定は結晶軸がスキャンした中心に来るように単結晶をゴニオメーターで H 軸(ま たは V 軸)にそって回転させながら各角度ごと 20 イベントのデータを取得した。 グラフの各プロットは 20 イベントの平均値であり、誤差は統計誤差として計算さ れている。グラフの縦軸は陽電子収量に比例した量で、検出器に印加する電圧が 違うため、直接比較することはできない。

また、それぞれのロッキングカーブには以下のような Double-Lorentzian をフィットさせてエンハンスメント、半値幅などを決定している。

$$f(x) = \frac{A}{(x - x_0)^2 + B} + \frac{C}{(x - x_0)^2 + D} + E$$
(2.1)

ここで $x_0$ はロッキングカーブが頂点のときのX座標の値である。また、B,Dは 半値幅 FWHM を用いて

$$B(\texttt{stab} D) = \frac{(FWHM)^2}{4}$$

と表せる。そして E は Tail の高さである。フィットにはこの様にローレンツ関数 を2つフィットさせた。これは、ダイヤモンドの軸がなだらかな面チャネリングの 山と鋭い軸チャネリングの山の2つの要素からからなっていると考えるからであ る。実際、1つの項のみでのフィッティングだと、実験データをうまくフィットで きなかった。

図にはフィッティングした式のパラメータも記載した。各パラメータ $p0 \sim p6$ は、  $p0=E, p1=A, p2=B, p3=p6=x_0, p4=C, p5=D$ のように設定されている。

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>4.57mm ダイヤモンドのときは高電圧は陽電子の運動量によらなかったが、7.5mm ダイヤモンドのときは運動量によって違うのでそれも示した。



図 2.6: 4.57mm ダイヤモンド陽電子運動量 10MeV/c



図 2.7: 4.57mm ダイヤモンド陽電子運動量 20MeV/c



図 2.8: 4.57mm ダイヤモンド陽電子運動量 30MeV/c



図 2.9: 7.5mm ダイヤモンド陽電子運動量 10MeV/c



図 2.10: 7.5mm ダイヤモンド陽電子運動量 20MeV/c



図 2.11: 7.5mm ダイヤモンド陽電子運動量 30MeV/c

PMT 番号	10MeV,20MeV <b>のときの電圧</b> (V)	30MeV <b>のときの電圧</b> (V)
1	666	563
2	900	900
3	510	510
4	633	633

表 2.2: ダイヤモンド 7.5mm を測定した際に各 PMT にかけた電圧

単結晶標的	$10 \mathrm{MeV}$	$20{ m MeV}$	$30{ m MeV}$
ダイヤモンド 4.57mm	2.0	1.9	2.3
ダイヤモンド 7.5mm	1.4	1.5	1.7

表 2.3: 単結晶の半値幅 (mrad)

#### 2.3.2 ロッキングカーブの半値幅

ロッキングカーブの半値幅 FWHM は前述のように *B* または *D* の値からそれぞ れ求められる。しかし、これらから逆算して求められる半値幅は、2つの山がどの ように作用して1つの山が作られているかということによってその値が変わって しまう。つまり、実験データによって面チャネリングと軸チャネリングの様子が 違うので、*B* と *D* のパラメータから求められる半値幅は正しいとはいえない。そ こで今回、Double-Lorentzian の式 2.1 の f (*x*)に曲線のピークの半分の値<sup>4</sup>を代入 し、そこから方程式として式 2.1 の右辺の *X* の値を求めた。そこから求められる *X* は項が多くここに記述するのは不可能であるので割愛させて頂く。このピーク 幅は単結晶の結晶性に依存しており、結晶性の良い標的ほどその値は小さくなる。

結果は表 2.3 のように、7.5mm 単結晶のほうが半値幅は狭くなった。これは、 4.57mm が天然ダイヤモンドなのに比べ 7.5mm が人工ダイヤモンドであることな どが起因していると考えられる。

図 2.12 と図 2.13 とを比べると結晶の違いが明らかに分かる。 ダイヤモンドの 8GeV 電子ビームに対する Lindhard 角は 0.17mrad であり、ピー ク幅はその 10 倍程度になっている。これは軸チャネリングの効果だけでなく、入 射電子ビームが多重散乱により角度広がりをもったり、臨界角条件の緩やかなコ ヒーレント現象が起こっているからであると考えられる。

<sup>4</sup>バックグラウンドを引いた値から、ピークの半分の値を求める



図 2.12: 4.57mm ダイヤモンド



図 2.13: 7.5mm ダイヤモンド

#### 2.3.3 エンハンスメント

単結晶標的を用いた場合、電子ビームが結晶軸と一致したとき(= on axis)陽 電子生成量は最も大きくなることは前述の通りである。また、その結晶軸から完全 に外れたところ(= off axis)では電子と原子がランダムに相互作用して結晶標的 の周期的な電場の影響がほとんどなくなってしまうため、陽電子生成量は多結晶の ときと同程度になると考えられている。これは過去の実験で実証済みである。こ の考え方から、単結晶と多結晶の効果を比べるにはこれらの on axis のときの陽電 子生成量と off axis のときの陽電子を比べれば良い。そこで、エンハンスメントを

$$Enhancement = \frac{on \ axis}{off \ axis}$$

と定義する。そして、式 2.1 のフィッティングで得られた最大値を on axis、軸から 外れてしまっているところの値を off axis とした。



図 2.14: エンハンスメント

結果は図 2.14 のように 7.5mm ダイヤモンドのほうが 4.57mm ダイヤモンドより 大きい値をとった。なお、4.57mm の過去のデータは、平成 15 年度に高エネルギー 実験研究室を卒業した原順一氏の修士論文から引用した。すると今回の 4.57mm のデータと大きな違いが見られた。これは、第3章において考察を行った。なお、 データは表 2.4 を参照のこと。

単結晶標的の厚さ (mm)	$10 \mathrm{MeV}$	$20{ m MeV}$	$30 \mathrm{MeV}$
4.57	$9.93{\pm}2.3$	$12.3 \pm 1.7$	$10.0 \pm 1.2$
4.57( <b>過去のデータ</b> )	$19.9 {\pm} 2.5$	$23.9 \pm 5.2$	$22.6 \pm 2.1$
7.5	$26.2 \pm 10.3$	$20.5 \pm 3.6$	$28.4{\pm}2.8$

表 2.4: エンハンスメント

### 2.4 組み合わせ標的の測定結果

ダイヤモンド単結晶とタングステン多結晶を組み合わせて陽電子生成の実験を 行った。ビームがダイヤモンドの軸に合うようにゴニオメーターを合わせ<sup>5</sup>、その 後方でタングステン多結晶(厚さ3mm~18mm、3mm間隔の6種類)を測定した。



図 2.15: 多結晶標的の厚さに対する陽電子収量に比例する量

図 2.15 は、多結晶標的の厚さに対する陽電子収量に比例する量を示している。 この図から、7.5mm ダイヤモンドのほうが陽電子収量は多くなるということが分 かる。

そして、図 2.16 は、組み合わせ標的での陽電子収量を多結晶タングステンでの陽 電子収量で割ったときの値を Y 軸としている。ただし、タングステンの厚さ 0mm の値は 2.3.3 で求めたエンハンスメントを用いている。この図から、多結晶タング

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>今回の組み合わせ標的の実験では、ダイヤモンドの off axis にあわせたデータは取得していない。

タングステンの厚さ (mm)	タングステンのみ	<b>組み合わせ</b> 4.57mm	<b>組み合わせ</b> 7.5mm
0	0	$34.2{\pm}1.1$	$67.5 \pm 1.4$
3	$124.3 \pm 1.5$	$289.1 \pm 1.7$	$450.2 \pm 3.5$
6	$412.6 \pm 2.6$	$595.7 {\pm} 2.3$	$763.1 {\pm} 4.7$
9	$664.0 \pm 3.5$	$804.2 \pm 2.4$	$911.4 \pm 3.7$
12	$856.7 \pm 3.5$	$912.2{\pm}2.7$	$991.0 \pm 3.7$
15	$930.8 {\pm} 4.8$	$940.6 {\pm} 2.6$	$941.9 \pm 4.4$
18	$922.8 {\pm} 3.6$	$889.5 {\pm} 2.9$	860 8±4.2

表 2.5: 多結晶標的厚さに対する組み合わせ標的の ADC カウント



図 2.16: 組み合わせ標的と、多結晶のみのときの比較

	陽電子	電子
Peak	883.9	876.1
Tail	221.3	238.1

表 2.6: 陽電子と電子の Peak と Tail の比較

ステンの厚いところでは陽電子はほとんどがタングステンで作られており、ダイ ヤモンドの寄与はほとんどないことが分かる。表 2.5 にデータを示す。

#### 2.5 電子・陽電子の生成量の比較

一般に電磁カスケードシャワーなどを利用して電子・陽電子を収集する場合、陽 電子が対消滅で消滅してしまうため、電子の収集量は陽電子の収集量の1.2~1.3 倍といわれている。



図 2.17: 7.5mm ダイヤモンド電子運動量 20 MeV/c

図 2.17 は陽電子の収集量を測定した図 2.10 と同条件のときの電子の生成量であ る。on axis のときの生成量は陽電子の方が多く、エンハンスメントは電子 16.9 ± 2.4、陽電子 29.3 ± 5.9 と電子のほうが小さくなった。これは Tail の値が電子のほ うが大きいことに起因している。これは予想と反しており、原因を解明中である。 詳しく見ると表 2.6 のように、電子のほうが Peak は低いが Tail は高かった。こ れがエンハンスメントを低くする原因となっているようである。電子のほうが Tail においては生成量は大きいもののそれは我々の予想したものとは反しており、原 因を解明中である。

陽電子・電子の切り替えは図 1.6 の電磁石で行っているが、この電磁石に何か問 題があったと考えられる。

# 第3章 考察

本章ではエンハンスメントが過去のデータと合わなかったことと、半値幅の求め 方について考察を行う。

#### 3.1 エンハンスメント

図2.14のように4.57mmダイヤモンドにおいてエンハンスメントが合わなかった ことについて考察する。考察には03Sepのデータを用いた。03Sepにおいて、ロッ キングカーブを取ることを目的にした実験データのエンハンスメント18程度であ る。今回のデータではそれが12程度であり、誤差の範囲内にも入らない。そこで、 このように値を変えてしまっている原因は何かを調べるため、エンハンスメント を求める際に使用するデータを比べてみた。

表 3.1 は、エンハンスメントを求めるときに用いるデータを今回と過去の実験で 比べた表である<sup>1</sup>。ここで Peak はフィットさせたロッキングカーブの最大値、Tail は off axis のときの値、BG はバックグラウンドを指す。エンハンスメントは

$$Enhancement = \frac{Peak - BG}{Tail - BG}$$

で表される。この表から分かるように、PeakとBGに比べてTailの比は5%程度 大きい。この差は小さいように思えるが、この差がエンハンスメントを大きく変 えてしまっている原因になっている。なぜこのようにTailの大きさだけが変わっ

	今回のデータ	過去のデータ	今回/過去
Peak	513	382	1.343
Tail	227	163	1.393
BG	201	150	1.340

表 3.1: 今回の実験と過去の実験のデータの比

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>過去の実験は 03Sep の Run82 のデータである

てしまったのか。それは、今回の実験のスキャンした範囲に問題があった。03Sep でロッキングカーブを測定したデータはH軸を100mrad程度動かしているが、今 回の実験では30mrad程度しか動かしていなかった。軸の動かす範囲が狭いとい うことは、ロッキングカーブのTailがまだ高いという可能性が高い。そこで、過 去のTailのデータに1.34倍したものを今回のロッキングカーブのTailとして、 Double-Lorentzianでフィッティングさせた<sup>2</sup>。それが図 3.1 である<sup>3</sup>。



図 3.1: 過去のデータでフィット

なお図 3.1 は図 2.7 と同じデータである。これらの図を比べると  $\chi^2$  はほぼ同じ であるが、ローレンツ関数の 2 つ目の項で用いられているパラメータの誤差は小さ くなった<sup>4</sup>。これは、Tail の値が実験のデータを用いるよりも過去の実験から求め られた Tail の値の方が理にかなうということを意味している。今回の実験で Tail としていたものは実は本来の Tail よりも大きい値になってしまっていたのである。 そのため、エンハンスメントの値が大きく変わっていたが、測定範囲を広げれば 過去のデータのような結果が得られたと考えられる。

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tailを決めているパラメータ p0を218.658958 に固定

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>p0は固定したのでグラフには表示されていない

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>1つ目の項は、誤差が大きくなっている。これはデータの Tail に対して低い値の Tail を固定 していることに起因していると考えられる。

	半值幅 (mrad)
任意の軸	$1.69 \pm 0.07$
H 軸に平行な軸	$1.9 {\pm} 0.1$

表 3.2: 任意の軸と H 軸に平行な軸における半値幅

#### 3.2 半値幅の求め方についての考察

陽電子生成実験では、ゴニオメーターを用いて単結晶を回転させてビームを結 晶軸に合わせて実験を行う。ゴニオメーターにはH、V、A、X軸があるが、これ までの実験ではH、V、X軸しか用いていない。ここではA軸を用いていないこ とに問題がないのか考察を行う。

図 2.6 のようなロッキングカーブを作っている1次元スキャンはV軸、H軸に平行 な軸でしか測定していない。つまり2次元スキャンでVまたはH軸に平行でない 1次元スキャンは測定していないのである。そこで、今回VにもH軸にも平行で ない任意の軸を選び、その軸で半値幅を調べ1次元スキャンのそれと比較した。解 析には図 2.12を利用した。この図で任意の軸をひき、山の高さを図から読み取っ て1次元スキャンのグラフを作成した。



図 3.2: 2次元スキャンから任意の軸を選んで描いた1次元スキャン

そこから得られたのが図 3.2 である。その半値幅と H 軸に平行な軸の半値幅を 比べたのが表 3.2 である。それぞれのエラーはデータに Single-Lorentzian をフィッ トさせたときに得られたエラーを採用した。2 つの数値は誤差の範囲内に入らない 数値となった。

この結果は、今までHまたはV軸に平行な軸での1次元スキャンのみで解析を行っ てきたことが不正確であったことを示している。軸の取り方(特にH,またはV軸 のどちらにも平行ではない軸)によって半値幅は変わってしまうのだ。そのため、 これからの実験ではA軸も用いることが大切になる。

# 第4章 まとめと今後

本研究は KEKLinac の 8GeV の電子ビームを用いてダイヤモンド単結晶 4.57mm と 7.5mm の 2 標的からの陽電子生成実験を行い 2003 年までに行われたダイヤモ ンド単結晶の実験結果と比較した。

各単結晶において10、20、30MeV/cの運動量でロッキングカーブを測定した結 果、ダイヤモンド 4.57mm で 10 数倍、7.5mm で 20 数倍のエンハンスメントが得 られた。ただし、今回ロッキングカーブを測定した実験条件はスキャンする範囲 が狭かったため、正確な値であるとは言い難い。実際、過去の4.57mmのデータと 大きく差が出てしまった。今後の実験ではスキャンを行う幅に気をつけなければ ならない。そういう意味でどちらのエンハンスメントが大きいのか正確にはわか らなかった。また、半値幅は4.57mmよりも7.5mmのほうが狭くなった。つまり、 7.5mmのほうがロッキングカーブが高い上に鋭いという結果である。これは我々 が実験を行う前に立てた「7.5mmのほうが山は低く、その幅は広い」という予想 を覆された。これは、今のところ 7.5mm ダイヤモンドが人工であることが起因し ていると考えている。また、Sスキャンの組み合わせ標的の結果から、4.57mmよ りも 7.5mm のほうが陽電子を多く生成できることが分かった。そして組み合わせ 標的 (ダイヤモンド 7.5mm+多結晶タングステン 12mm) で多結晶タングステン 単独(15mm)よりも1.05倍の陽電子生成の増大が見られた。しかしこれは満足 いくものではない。これは7.5mmではまだ厚みが少ないため、結晶標的内で十分 に γ線の放射が起こらないことが原因である。これは多結晶タングステンの厚み を増していくと、急激にエンハンスメントが低下し、陽電子生成において単結晶 の寄与がほとんどなくなってしまった結果からも明らかである。そのため、より 厚みのあるダイヤモンドを使用した実験に期待がもてる。

今後は15mm厚のダイヤモンドを導入し、陽電子生成の実験を行う予定である。

### 謝辞

本研究を行うにあたって、東京都立大学、高エネルギー加速器研究機構をはじめ とする多くの方々からご指導ご協力いただきました。

まず、指導教官である浜津良輔先生には実験の基礎からプログラムに関すること まで様々なアドヴァイスを頂きました。お忙しい中、どんなときでもどんな質問 でも答えていただき、ありがとうございました。浜津先生なしに僕の卒業は有り 得ないといっても過言ではありません。心から深く感謝いたします。

高エネルギー加速器研究機構においては紙谷琢哉先生、佐藤政則先生、杉村高志 先生、古川和朗先生から実験中にご助言・ご協力いただきました。また奥野英樹先 生、梅森健成先生、諏訪田剛先生には解析の際にもお世話になりました。特に梅 森先生には車のない僕らの食事のことまで配慮くださり、本当に感謝しています。 研究室においては住吉孝行先生、汲田哲郎先生、千葉雅美先生にゼミやプログレ スミーティングといった、日ごろの研究室生活においてお世話になりました。同 期の岸秀憲君、今野宗史君、中村豪人君、春名剛君、三角こず恵さんにも大変お 世話になりました。特に春名君は共同実験者として様々なアドヴァイスをもらい ました。また、学業以外の面でも同期のみんなでカレーライスの出前を頼んだり、 ラーメン二郎に行ったりすることで自分の研究生活の支えになりました。高エネ ルギー実験研究室に入って心からよかったと思います。

最後に、自分のわがままを何でも聞いてくれ、遠くから見守っていてくれた両親 に深く感謝いたします。